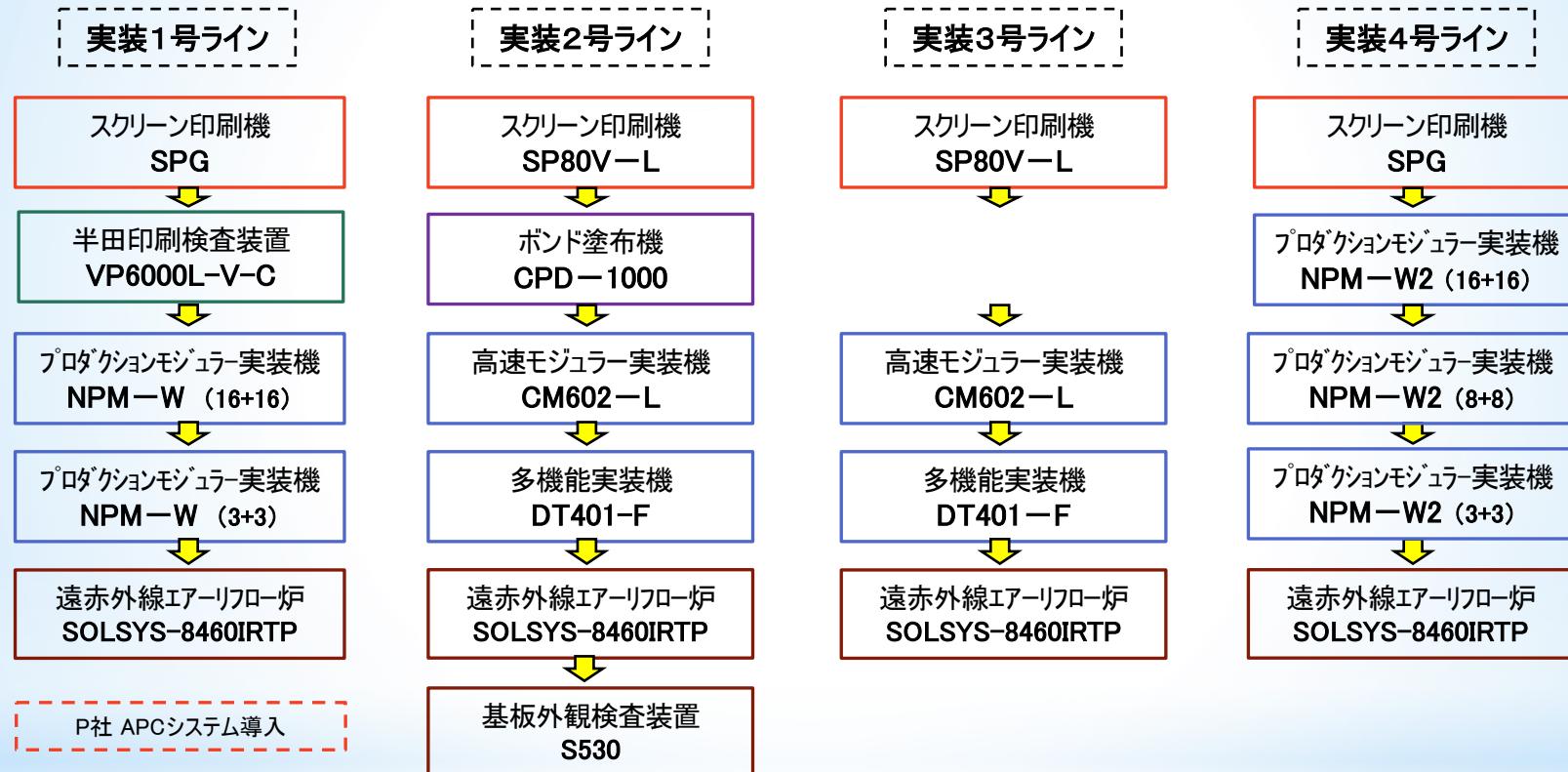


京都電子工業(株)の生産設備について ①

◆基板実装設備群



◎高精度・高密度実装を実現
全ラインとも微小チップ(1005サイズチップ)実装及びBGA／CSP部品実装に対応
(顧客製品で0603サイズチップ実装対応実績あり)

◎大型基板実装に対応
2号・3号・4号ラインは460×510mmサイズ基板に対応

◎半田印刷検査及び外観検査対応
実装全ラインとも半田印刷検査対応可能 (次頁参照)

京都電子工業(株)の生産設備について ②

◇SMT（基板表面実装）工程における検査装置群

1. 半田印刷検査装置・半田ペースト印刷時の状態検査

1号ライン: VP6000L-V-C (CKD) (APCシステム連携)

2・3号ライン: SP80V-L (※印刷機内蔵型)

4号ライン: SPG (※印刷機内蔵型)



2. 外観検査装置

S-530 (オムロン) (インライン型)

VT-RNS II (オムロン)

U22XFMA-650E

(マランツエレクトロニクス)



◇後工程（組立）工程における検査装置群

U22X-HDL650 (マランツエレクトロニクス)

U22X-HDL350 (マランツエレクトロニクス)

M22X-fw350 (マランツエレクトロニクス)

密閉型X線透視装置 XJ-80P (ユニハイツシステム)

京都電子工業(株)の生産設備について ③

◇ディスクリート（部品挿入半田付け）工程

- スプレーフラクサー TAF40-12F (タムラ製作所)
- 自動半田付け装置 TSFK-350D (セイテック)
HC33-32LF3 (タムラ製作所／鉛フリー用)
TW-350L (セイテック／鉛フリー用)
LG-300NN (センスビー／共晶用)
- ポイント半田付け装置 タクロボ (弘輝テック／鉛フリー用) 2台



◇その他、各種装置

- 防湿保管庫 USD-1106-00 (東洋リビング)
- 恒温槽 VTR-115 (いすゞ製作所)
- 基板洗浄装置 MC2HD-2PE-KD (化研テック) →
- メタルマスク洗浄装置 SC-ML736J (サワーコーポレーション)
- 実体顕微鏡 SMZ745 (ニコンインステック)
- その他、什器、治工具、計測器あり

